○第14号
1　調達内容
(1)　品目分類番号　26
(2)　購入等件名及び数量　フェムト秒レーザー励起システム　１式
(3)　調達件名の特質等　入札説明書及び仕様書による。
(4)　納入期限　令和４年２月28日
(5)　納入場所　国立研究開発法人物質・材料研究機構
(6)　入札方法　第11号に同じ。
(7)　第11号に同じ。
2　競争参加資格
(1)　第11号に同じ。
(2)　第11号に同じ。
(3)　第11号に同じ。
3　入札書の提出場所等
(1)　入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒305―0047 茨城県つくば市千現一丁目２番地１　国立研究開発法人物質・材料研究機構　総務部門調達室　門井　健浩　電話029―859―2067
(2)　入札説明書の交付方法　入札説明書等の配布資料は、入札情報公開システム上で交付する。ダウンロードに必要となるパスワードは、下記の請求先へメールにて問い合わせること。なお、メールの件名は下記のとおりとすること。「(門井)　＋調達件名」パスワード請求先：password@ml.nims.go.jp
(3)　入札説明会の日時及び場所　令和３年６月21日15時00分　国立研究開発法人物質・材料研究機構千現地区入札室
(4)　証明書等の受領期限　令和３年７月14日15時00分
(5)　入札書の受領期限　令和３年７月29日15時00分
(6)　開札の日時及び場所　令和３年７月30日13時15分　国立研究開発法人物質・材料研究機構千現地区入札室
4　その他　第11号に同じ。
5　Summary
(1)　Official in charge of disbursement of the procuring entity: Matsugi Hideaki, Division Director, Administration Division, National Institute for Materials Science
(2)　Classification of the products to be procured: 26
(3)　Nature and quantity of the products to be purchased: Femtosecond laser system 1 set
(4)　Delivery period: 28, February, 2022
(5)　Delivery place: National Institute for Materials Science
(6)　Qualification for participating in the tendering procedures: Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall:
A　The same as the notice No.11
B　The same as the notice No.11
C　The same as the notice No.11
(7)　Time-limit of tender: 3: 00 PM, 14, July, 2021
(8)　Contact point for the notice: Takehiro KADOI, TEL 029―859―2067 Procurement office, Administration Division, National Institute for Materials Science, 1―2―1 Sengen, Tsukuba-shi, Ibaraki, 305―0047 Japan
(9)　The same as the notice No.11

○第15号
1　調達内容
(1)　品目分類番号　26
(2)　購入等件名及び数量　可視光トポロジカルレーザー作製用GaN系物質成長装置　１式
(3)　調達件名の特質等　入札説明書及び仕様書による。
(4)　納入期限　令和４年３月31日
(5)　納入場所　国立研究開発法人物質・材料研究機構
(6)　入札方法　第11号に同じ。
(7)　第11号に同じ。
2　競争参加資格
(1)　第11号に同じ。
(2)　第11号に同じ。
(3)　第11号に同じ。
3　入札書の提出場所等
(1)　入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒305―0047 茨城県つくば市千現一丁目２番地１　国立研究開発法人物質・材料研究機構　総務部門調達室　猪狩　治　電話029―859―2611
(2)　入札説明書の交付方法　入札説明書等の配布資料は、入札情報公開システム上で交付する。ダウンロードに必要となるパスワードは、下記の請求先へメールにて問い合わせること。なお、メールの件名は下記のとおりとすること。「(猪狩)　＋調達件名」パスワード請求先：password@ml.nims.go.jp
(3)　入札説明会の日時及び場所　令和３年６月４日11時00分　国立研究開発法人物質・材料研究機構千現地区入札室
(4)　証明書等の受領期限　令和３年７月14日15時00分
(5)　入札書の受領期限　令和３年７月29日15時00分
(6)　開札の日時及び場所　令和３年７月30日14時00分　国立研究開発法人物質・材料研究機構千現地区入札室
4　その他　第11号に同じ。
5　Summary
(1)　Official in charge of disbursement of the procuring entity: Matsugi Hideaki, Division Director, Administration Division, National Institute for Materials Science
(2)　Classification of the products to be procured: 26
(3)　Nature and quantity of the products to be purchased: Crystal growth system for GaN-based visible topological laser 1 set
(4)　Delivery period: 31, March, 2022
(5)　Delivery place: National Institute for Materials Science
(6)　Qualification for participating in the tendering procedures: Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall:
A　The same as the notice No.11
B　The same as the notice No.11
C　The same as the notice No.11
(7)　Time-limit of tender: 3: 00 PM, 14, July, 2021
(8)　Contact point for the notice: Osamu IGARI, TEL 029―859―2611 Procurement office, Administration Division, National Institute for Materials Science, 1―2―1 Sengen, Tsukuba-shi, Ibaraki, 305―0047 Japan
(9)　The same as the notice No.11

○第16号
1　調達内容
(1)　品目分類番号　26
(2)　購入等件名及び数量　クラウド型総合グループウェア　１式
(3)　調達件名の特質等　入札説明書及び仕様書による。
(4)　履行期間　令和３年10月１日から令和８年３月31日まで
(5)　納入場所　国立研究開発法人物質・材料研究機構
(6)　入札方法　第11号に同じ。
(7)　第11号に同じ。
2　競争参加資格
(1)　第11号に同じ。
(2)　第11号に同じ。
(3)　第11号に同じ。
3　入札書の提出場所等
(1)　入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒305―0047 茨城県つくば市千現一丁目２番地１　国立研究開発法人物質・材料研究機構　総務部門調達室　竹澤　孝子　電話029―859―2365
(2)　入札説明書の交付方法　入札説明書等の配布資料は、入札情報公開システム上で交付する。ダウンロードに必要となるパスワードは、下記の請求先へメールにて問い合わせること。なお、メールの件名は下記のとおりとすること。「(竹澤)　＋調達件名」パスワード請求先：password@ml.nims.go.jp